PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01175146 A

(43) Date of publication of application: 11 . 07 . 89

(51) Int. CI

H01J 9/02 H01J 11/02

(21) Application number: 62335420

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(22) Date of filing: 28 . 12 . 87

(72) Inventor:

YAMAKAWA NAOTAKA

(54) MANUFACTURE OF GAS DISCHARGE PANEL

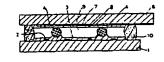
 $200 \mu m$.

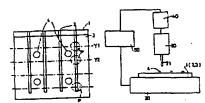
(57) Abstract:

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

PURPOSE: To allow the high-speed production by positioning multiple spherical spacers, discharging them one by one, baking them to gasify a solvent, depositing the spherical spacers on a dielectric substance layer, then supporting a mating substrate.

CONSTITUTION: Multiple spacers 4 and a viscous solvent temporarily fixing them to a substrate are mixed in advance, the mixture is packed in a cartridge 40 and guided to a discharger 30, and the spacers 4 are discharged one by one through a discharge nozzle 31. The spacers 4 are wetted with a solution having sublimation property and viscosity and fixed to the substrate after being dried at 150-200°. At this time they are located at the position completely apart from discharge points P. Subsequently when a dielectric substance layer 3 is heated to about 500° to be slightly softened, partial surfaces below the spherical spacers 4 are put along the dielectric substance layer 3, and they are blended and fixed when returned to the normal temperature. The spacer sphere to be used is a glass sphere, its diameter can be a value smaller than the electrode pitch: tens





⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-175146

@Int.CI.4 H 01 J 9/02

11/02

識別記号

庁内整理番号 F-6722-5C B-8725-5C 母公開 平成1年(1989)7月11日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

49発明の名称

ガス放電パネルの製造方法

顧 昭62-335420 ②特

②出 願 昭62(1987)12月28日

勿発 明 者

直孝 山川

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

富士通株式会社 ①出 顋 人

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 井桁 貞一 20代 理 人

1. 発明の名称

ガス放電パネルの製造方法

2. 特許請求の範囲

複数の電極図、切とそれを覆う誘電体層図を有 する一対の基板(1)。(6)をガス放電空間(9)を隔てて 対向配置したガス放電パネルにおいて、

粘性を有する昇華性溶媒と混合した複数個の球 状スペーサ(4)を、前記一方の基板(1)上の定点に位 置設定機構 (20) を用いて位置ぎめした後一個宛 吐出し、粘性を利用して固定配置し、その後焼成 して前記溶媒を気化せしめると共に、該球状スペ - サ40を誘電体層に融着せしめた後、対向する他 方の基板(6)を支えるようにしたことを特徴とする ガス放電パネルの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(概 要)

この発明はガス放電パネルの製造方法に関し、 対向する二枚の基板間を一定間隙に保つ球状の 支えを基板上の定点に設置する能率的方法を得る ことを目的とし、

粘性を有する昇華性溶媒と混合した複数値の球 状スペーサを、前記一方の基板上の定点に位置設 定機構を用いて位置ぎめした後一個宛吐出し、粘 性を利用して固定配置し、その後焼成して前記部 媒を気化せしめると共に、旋球状スペーサを誘電 体層に融着せしめた後、対向する他方の基板を支 えるようにしたパネル作成方法である。

〔産業上の利用分野〕

この発明はガス放電パネルの製造方法に関する ものである。

さらに詳しくは前記パネルの放電間隙を設定す るスペーサの設置を吐出機を利用して行う新しい 投還方法に関するものである。

(従来の技術)

一般にガス放電パネルでは、対向配置した一対 の電極基板との間にスペーサを複数個点在させて

ガス空間を設定している。

従来このスペーサの設置方法として、実公昭58 - 23166 号に提示されているようなスペーサを水 ガラスによって電極絶縁用の誘電体層上に接着固 定したものが知られている。

しかし、この方法ではスペーサー個ずつを人手で配置し、固定しなければならず、そのため多大の工数と時間を要して製造コストが高くなり、またスペーサ配置ずれなどの作業ミスが生じやすくてパネル品質面において不都合であった。

これに加えて、従来の方法では人が扱えるように、スペーサとして比較的大きい形状のもの、例えば0.5 ミリメートル角の大きさのスペーサを使用することが多く、割合額かい電極の配列ピッチ(例えば0.3 ミリメートル以下)の場合、水ガラスの使用とあいまって発光しない不良点数が前記スペーサの近傍に出来てしまうと言う不都合があった。

更にパネル全体の重量を軽減するため、基板 1 の環形化が求められ、放電間隙保持のため、より

(突旋例)

以下この発明を、電極表面が続電体層で被覆された交流駆動形ガス放電パネルに適用した実施例につき、図面を参照して詳細に説明する。

第1図はガス放電パネルに本発明の方法でスペ

密度高くスペーサを必要としており、従来の方法 では対応できなかった。

(発明が解決しようとする問題点)

この発明は以上のような従来の状況から、対向 する二枚の基板間を一定間限に保つスペーサを基 板上の定点に設置する能率的方法を得ることを目 的とする。

(問題点を解決するための手段)

以上のような問題点を解決するため本発明では、 粘性を有する昇華性溶解と混合した複数個の球状 スペーサを、前記一方の基板上の定点に位置設定 機構を用いて位置ぎめした後一個宛吐出し、粘性 を利用して固定配置し、その後焼成して前記溶媒 を気化せしめると共に、該球状スペーサを続電体 層に融着せしめた後、対向する他方の基板を支え るようにしたパネル作成方法である。

(作用)

ーサを設置したところを示すパネル断面図である。 1 および 6 は蒸板、2 および 7 は電極、3 および 8 は誘電体層、4 はスペーサ、9 はガス空間、10 は放電ガスを針入するためのシールである。

第2図は上記断面図基板1の平面図例であり、 記入した記号は第1図と同様である。第2図において、一点領線で示すY1、Y2等は、対向する 基板6上にある電極7の中心線位置を基板1上で 仮想的に示す。電極2および電極7との立体的交 点である代表的に描いた点Pは放電点を示している。図において、スペーサ4がすべての電極を避けた位置に設置してあることを示している。

第3図は本発明の方法の一実施例を示すブロック線図である。1はスペーサを置きつつあるって方の落板であって接基板1にはすでに電極2 対よでは環体度3 を具備している。2 0 は前記基板を定定に保持しつつ、吐出機3 0 との相対位置を定める位置設定機構であって、二次元方向にデジタルに移動できる移動ロボットを使用する。接口ボットに使用しているパルスモータ等を使った機構で

は簡単に位置特度数3クロンを得ることができる。 30は前述のスペーサと特殊との流動性混合板の 一定の微少量を吐出する吐出機であって、吐出口 には内径がスペーサ径の1.2から1.7倍程度 の値を持つ注射針のごとき吐出ノズル31を備え ている。40はスペーサ4と結性を有する将線と を予め良く機伴されたものを収容するカートリッ ジであり吐出機30に該混合液を供給するべく結 合されている。

50は本発明の前記すべての装置を1つのシステムとして制御する制御盤である。

本発明で使用するスペーサ球4の直径は予め放電間隙となる距離数十~200ミクロンの値をもとに送別した一定の大きさの球、例えば径が100ミクロン程度のガラス球を用いている。

基板1上に電極2のパターンをフォトリソグラフィの技術、またはスクリーン印刷による厚膜技術で作成し、誘電体層材料をその上に印刷して焼成し、一方の落板1を完成し得る。この一方の基板1の上に電極2を避ける位置であって、対向基

板上の電極7をも避け得る位置に、位置設定機構 20によりスペーサを置くべき吐出ノズル31の 位置を設定する。以後スペーサを設置すべき位置 の設定は、制御盤50を通じて本位置設定機構2 0によって一つのスペーサ設置体に予め定められ た位置にプログラムによって正確に行われると共 に、スペーサの吐出動作の管理もまた制御盤50 を遺じてカートリッジ40、および吐出棚30に よってプログラム化されている。すなわち複数の スペーサイとそれを基版に一時的に固定する粘性 を有する将蝶(例えばエチルセルローズ敷%を有 機将媒に溶解したもの)とを予め良く混合してカ ートリッジ40に箱め、このカートリッジ40か らのスペーサ球4を含む液を吐出機30へ返ける ようにしてあり、他方吐出機30の先端には、前 記スペーサ外径の1.2~1.7倍程度の内径を 有する注射針状吐出ノズル31が装着され、制御 量からの吐出パルスによって抜ノズルから一つの 球状スペーサもと、それを濡らす溶媒通量とが正 確に制御された吐出機能によって一個宛デジタル

に旺出されていく。

吐出されたスペーサは昇華性および粘性を有する溶液に濡れているから、150~200度で乾燥させることにより、落板表面に暫定に動定することが出来る。この位置は前記したように、対向する電極を上下両基板共に避けた位置であり、放電点Pから完全に脱した空白部中央が好ましい。しかしたとえ上記条件が崩れてスペーサが片方の電機さえ避けていればここで設置したスペーサが放電点を適ることは避けられる。

このように設置した後は球状スペーサ4が永久に動かぬようにするため焼成する。約500度に 誘電体層3が少し軟化するよう加熱すると、球状 スペーサ4の下方の一部表面が誘電体層に沿うよ うになり、常温に戻すと融合して固定される。

ここでスペーサ球の大きさについてより詳細に 含えば、使用するスペーサ球の直径が電極ピッチ より小さい値、数十~200ミクロンで良いので、 紀置位数さえ間弦中心部であれば位置特度を厳密 にすること無く、放電点を選らないで放電空間を 支え得る。

本発明の方法によると、一つのスペーサが少な くとも抄のオーダで設定出来るので、従来の人手 により行っていた十数秒~分のオーダの時間だけ かかっていた従来の方法に比べて数倍以上の高速 化が可能である。

また経済化のために基板が渡くたわみ易くなっている現代の場合、手作乗よりもずっと効率の良い本発明の方法では、球状スペーサを細かく多数 を使用し、放電間隙の均一化をはかることが可能 となる。

以上この発明の一実施例について説明したが、本発明ではこれに限らず次のような変形と応用が可能である。すなわち変形例として、スペーサが 球状の他に多面体、直方体、円柱体状のスペーサ も使用可能である。その材質も本発明で使用した ガラス球だけでなく、アルミナ球、金属球等無機 質で変形に耐えるものであれば本発明の範疇に入る

特開平1~175146(4)

また応用例として、電極表面を誘電体層で被覆しない高流放電形ガス放電パネルへの適用も可能である。その際、電極間にはスペーサを固定し、基板より低温で軟化する誘電体層かそれと同等な固定層を必要とする。

上記した本発明のスペーサを固定する層、たと えば続電体層に、反射の少ない着色性のものを用 いるとスペーサからの反射光を少なくしてコント ラスト向上に役立つ場合がある。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、この発明によれば、スペーサが一方の基板上の放電間隙のみに吐出機技術によって配することが可能となった。例えば従来の人手でスペーサを配置する場合に比べて、本発明の方法は效倍以上の高速性を誇り、多点への設置が可能となると共に境が多い人ペーサ位置と随着性が均一で正確であるという結果が得られている。また、スペーサ量を多く出来るよ

うになったので、パネルの軽量化が実現すると共 に、放電間隙の均一性が向上し、輝度むらが明ら かに減少して、本発明の効果は大きいものがある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の方法でスペーサを配したガス 放電パネルの断面図、

第2回は本発明の方法でスペーサを配置したガス放電パネルの基板1の一例平面図、

第3回は本発明の方法の一実施例を示すプロック疑例である。

図において、

- 1 および 6 は基板、
- 2 および 7 は電極、
- 3 および8 は誘電体層、
- 4は球状スペーサ、
- 20 は位置設定職構、
- 30は吐出機、
- 31は吐出ノズル、

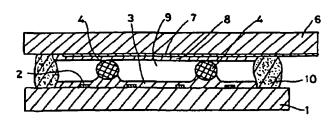
40はカートリッジ、

50は制御盤である。

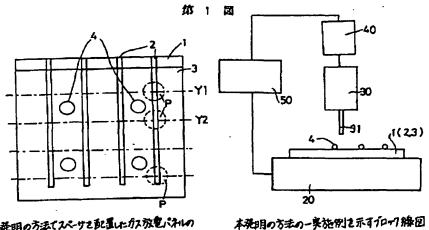
化强人 弁理士 井 桁 貞



特開平1-175146 (5)



本発明の方法でスペークを配置に対スな電ぐれいの計画因



郑 3 团

本発明の方法でスペーサを配置した方文が電パネルの 春秋1の一別中面図

妳 2 図